# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-186117

(43) Date of publication of application: 20.07.1990

(51)Int.Cl.

F16C 17/04 F16C 33/14

(21)Application number : **01-001320** 

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.01.1989

(72)Inventor: YOSHITOMI YUJI

OSANAWA TAKASHI KANBARA HIDEAKI ARAI KATSUTOSHI

MATSUBAYASHI JUN

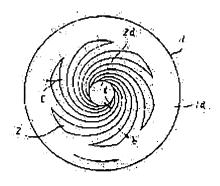
**SAKAI KAZUO** 

# (54) BEARING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF (57) Abstract:

PURPOSE: To support large bearing load stably, reduce abrasion loss and aim at cost reduction by forming grooves provided at the surface facing the static member of a rotating member in such a way as to become gradually deeper along the groove edges as well as in the rotating direction.

CONSTITUTION: Spiral dynamic pressure generating grooves 2 are provided at the bearing face 1a of a thrust bearing 1. These dynamic pressure generating grooves 2 are disposed regularly in the same shape, and each groove is formed to have such a rectangular cross section that the groove width (b) becomes continuously smaller in the rotating direction and the groove depth (h) becomes continuously deeper in the rotating direction.





Accordingly, the depth (h) is deeper in the inner peripheral part than in the outer peripheral part, and thereby pumping action is promoted so as to support large bearing load stably, reduce torque loss and abrasion loss on a sliding face by large floatation force and improve productivity.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ② 公開特許公報(A) 平2-186117

®Int. Cl. ⁵

識別配号

广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月20日

F 16 C 17/04 33/14 A Z 8207-3 J 6814-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 27 (全16頁)

60発明の名称 軸受装置とその製法

②特 願 平1-1320

②出 願 平1(1989)1月9日

@発明者 吉富 雄二 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

⑩発明者長縄 一 尚 茨城県土浦市神立町502番地株式会社日立製作所機械研

究所内

@発明者 蒲原 秀明 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

⑩発明者 新居 勝敏 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

砚代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明細費の浄む(内容に変更なし)

明 組 會

1. 発明の名称

軸受装置とその製法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 回転部材と静止部材とが液体膜を介して対向 配置され、この回転部材の譲対向面に滞を形成 してなる軸受装置において、前記溝は溝線に沿 つてかつ該回転部材の回転方向に向かつて次第 に深く形成することを特徴とする軸受装置。
  - 2. 回転部材と静止部材とが液体膜を介して対向 配置され、この静止部材 もの該対向面に溝を形 成してなる軸受装置において、前記溝は構線に 沿つてかつ該回転部材の回転方向に向かつて次 第に強く形成することを特徴とする軸受装置。
  - 3. 請求項1又は2に記載の軸受装置において、 前記簿は没い部位程斯面積が小さく、深い部位 程斯面積が大であることを特徴とする軸受装図。
  - 4. 請求項1乃至3のいずれかに記載の軸受装置 において、溝深さは連続的に変化することを特 徴とする軸受装図。

- 5. 請求項1乃至4のいずれかに記載の賴受装置 において、前記回転部材若しくは静止部材はス ラスト賴受であることを特徴とする賴受装置。
- 6. すべり面にスパイラル状の牌を設けた静止部材により、該静止部材のすべり面に対向するように配置した回転部材を、流体膜を介して浮動支持するスラスト執受において、前記スパイラル状の牌の深さを游の長さ方向に沿つて次第に浅くしたことを特徴とするスラスト執受。
- 7. すべり面にスパイラル状の溝を設けた静止部材により、旅静止部材のすべり面に対向するように配置した回転部材を、流体膜を介して浮動支持するスラスト軸受において、前記海梁さが前記回転部材の回転方向に対して渡くなるようにしたことを特徴とするスラスト軸受。
- 8. 請求項 6 又は 7 に記載のスラスト軸受において、前記簿は静止部材側に代えて回転部材側に 形成し、かつ前記講察さの傾向を逆にしたこと を特徴とするスラスト軸受。
- 9. 回転部材あるいは該回転部材に対向配置され

る静止部材の少なくともいずれか一方の部材に 動圧発生用の滌を形成し、 該回転部材と該静止 部材との対向面間に流体を介在させ、 該回転部 材の回転によって動圧を発生させ、 該回転部材 を支持する動圧型流体輸受装置において、

前記機は、前記回転部材と前記録止部材との相対運動方向に対して、進行側が開いており後方にいくに従い狭くなつている増圧用の機能と、該増圧用の機能間のうち狭くなつている部分間を連絡する毎圧用の機能とで構成し、各機は溝の長さ方向に深さを変えていることを特徴とする動圧型液体軸受装置。

- 10.請求項 9 記載の動圧型流体輸受装置において、 前記動圧発生用の溝は、前記回転部材あるいは 前記静止部材の少なくともいずれか一方に前記 相対運動方向に複数観形成すると共に、それら の牌の形成ピツチはほぼ等間隔となつているこ とを特徴とする動圧型流体輸受装置。
- 11. 請求項 9 又は 1 O 記載の動圧型流体輸受装置 において、前記動圧発生用の溝は、前記回転部

志を非接触状態となる様に支持する対向面の少なな、 軸受装置において、相対運動する対向面の少して、 進行側が開いており、かつくにが開いており、さらに後方側に行くに従い相対運動方向に対して おり、さらに後方側に行くに従い相対運動方向 からの角度が大きくなる一連の溝ないして向 からの角度が大きくなるもしくは突起部の高対向 部を設け、変化させ、これらを相対運動圧型を に複数個並設したことを特徴とする動圧型液体 軸受数層。

- 16. 請求項15 記載の動圧型流体輸受数値において、前記一連の海ないし突起部は、前記相対選動方向に複数値しかもほぼ等間隔に形成していることを特徴とする動圧型流体輸受装置。
- 17. 請求項15又は16記載の動圧型流体執受装置において、前記一連の游ないし突起部は、前記相対運動方向と直交する方向に複数組形成していることを特徴とする動圧型流体輸受装置。
- 18. 請求項 1 5 記載の助圧型流体軸受装置において、前記一連の滞ないし突起部の前記角度が大

材あるいは前記が止部材の少なくともいずれか 一方に前記相対運動方向と直交する方向に複数 組形成していることを特徴とする動圧型流体輪 受装置。

- 12. 請求項 9 記載の動圧型流体輸受装置において、前記増圧用の講部間の回転輸方向の最小ピッチ(2 4 1) と最大ピッチ(2 4 2) との比は、
  0.3 から 0.8 の間となつていることを特徴とする動圧型流体執受装置。
- 13. 請求項9 記級の動圧型流体輸受装置において、 前記流体は液体又は気体であることを特徴とす る動圧型流体軸受装置。
- 14. 請求項 9 記載の助圧型流体輸受装置において、 前記流体は磁性流体であることを特徴とする動 圧型流体輸受装置。
- 15. 少なくとも二つの相対する面を有し、これらの面を近接して配し、これらの面間に潤滑体を充たし、これらの面の相対運動により潤滑体がこれらの面のすき間に入り込み、もつて圧力を発生し、この圧力により相対運動する対向面間

きくなる部分は、前記相対運動方向と直交する ようになつていることを特徴とする動圧型流体 軸受装置。

- 19. 請求項15記載の動圧型流体輸受装置において、前記一連の海ないし突起部における前記角度が大きくなる部分の長さと前記相対運動方向に対して最も進行側の部分間の間隔との比は、0.3から0.8の間となつていることを特徴とする動圧型流体輸受装置。
- 20. 請求項15 記載の動圧型流体輸受装置において、前記潤滑体は被状の潤滑体であることを特徴とする動圧型流体輸受装置。
- 21. 請求項15記載の動圧型洗体輸受装置において、前記潤滑体はガス状の潤滑体であることを特徴とする動圧型液体輸受装置。
- 22. 請求項 1 5 記載の動圧型流体軸受装置において、前記一連の排ないし突起部の前記角度が大きくなる部分は、前記相対運動方向と略直角な直線状もしくは曲線状部分を含むことを特徴とする動圧型流体軸受装置。

- 24. 請求項1乃至23に夫々記載の軸受用の溝を、 該溝形状を転写した関係になる凸部を有する金 型を、前記静止部材若しくは回転部材の溝形成 面となる加工前の基板に押圧することによつて 成形することを特徴とする軸受部材の製法。

従来の動圧スラスト軸受は、日本機械学会結第 89巻、第812号(昭61年)第58頁から第 63頁に記載のように、すべり面にスパイラル状 の動圧発生牌を設けていた。 該動圧発生神は、斯 面が矩形状であり、すべり面全域において溝梁さ が均一になつていた。

この他軸受面に工夫を凝らした例としては特別 四52-133451号公報,特別昭61-165018号公報に 夫々記載の技術がある。

一方、前記動圧発生海は、特公昭62-49352 号公報に記載のようにフォトエッチング法によつて成形していた。

#### (発明が解決しようとする課題)

上記従来技術では、スラスト軸受のすべり面に 設けたスパイラル状の動圧発生滞の磔さがすべり 面全域において均一になつているので、韓の回転 にともなう牌のポンプ作用が十分に得られなかつ た。したがつて、前記軸受部で発生する動圧が小 さく、大きな支持荷重容量が得られない問題があ つた。また、軸受部で支持する部材の軸方向浮上

- -25. 請求項23記載の金型を、縦弾性係数の異なる材料で形成することにより、任意の溝深さの溝を成形することを特徴とする軸受の製法。
- 26. 請求項23に記載の軸受用金型。
- 27. 多面鏡を有する回転部と、この回転部を支える固定部とを備え、該回転部の多面鏡によりレーザ光を反射させて感光ドラム上に記録を行った 競殴の軸受をスラスト軸受に適用し、該スト軸受をスラスト軸受に適用し、該スト軸受をハウジングに組込み、該スト軸受をのすべり面にその端面が対向するように軸を被とのすべいに表ラースト軸受上に前とを検して、前記スラースト軸受上に前となるレーサビームプリンタ。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、動圧型流体軸受装置に係り、特にレーザビームプリンタの軸受に好適な動圧発生導付きの軸受装置とその製法に関する。

〔従来の技術〕

歴も小さいので、損失トルクが大きくなり、輸受 すべり面の摩託量が大きくなる問題があつた。

近年特にレーザピームプリンタにおいては製品の小型化が強く望まれていることからその中心部品となるポリゴンミラー搭載回転体をいかに小型にするかが要望されている。本発明者はこの為には例えばスラスト軸受やシヤフトの厚さを薄く

(高さを低く) することが解決手段として有力と 判断したが、小さな軸受で大きな支持能力 (充分 な耐高荷重) を期待するには沸形状とその製法の 根本から見直す必要があることに気付いた。この 課題を解決する有力な手段は本発明以前には見当 たらなかつた。

一方、前記スラスト軸受の動圧発生消は、従来 フオトエッチング法で成形しており、量産が困難 で加工時間が長いことなどの理由から、製造コス トが高価になる問題があつた。

ところで、磁性流体軸受は軸受端部で磁東由度 を高めてシールする構造であるが、従来の実施例 においては磁性流体の封入量が適正量よりも多い

と高速回転になるほど磁性液体に作用する遠心力 が増加しシール部から飛散する問題があった。ま た、適正量封入されていても雑誌月刊トライポロ ジ(1988年3月号p20) に記載されている ように磁性液体の熱膨張率は軸受を構成する部材 に比べてはるかに大きく、温度上昇により磁性流 体が体積膨張し高速回転領域で飛散することがあ ⇒た。さらに、磁性流体の実用上の問題として高 温で使用すると劣化する恐れがある。これは前記 雑誌トライポロジp15にも指摘されているよう に、磁性液体はベースオイル中に磁性粉を界面活 性剤で処理して浮遊させたものであるが、高温に さらすと界面活性剤の離脱により磁性粉が凝集し て分散性が扱われることがある。特にすべり韓受 の場合は磁性流体シールと異り、摺動面には荷重 が負荷され潤滑膜に作用する粘性せん断応力が大 きくなる。その上、せん断速度が大きくなつて粘 性発熱の密度が増大すると界面済性剤の離脱によ り性能劣化を起すことがあつた。したが今て、高 速条件下で磁性液体をシールや潤滑流体に用いる

場合は熱的な配慮が必要である。

本発明の目的は、軸受部において大きな動圧を 発生させる滞をすべり面に設け、かつ該動圧発生 神を量産が容易で、加工時間が短い方法で加工す ることにより、上記した従来技術の問題点を解決 した軸受装置を提供することにある。

また本発明の目的は、軸受支持荷度が大きく、 扱動の少ない安定した支持を実現することのでき る動圧型流体軸受装置を提供することにある。

#### (課題を解決するための手段)・

上記目的は、軸受のすべり面に設ける動圧発生 構の深さを、軸の回転方向及び中心方向に対して 変化させることにより達成される。

また、上記動圧発生神は、 該形状を反転した関係にある凸部を有する金型を、 軸受のすべり面に押し付ける圧印加工で成形する。 これにより、 軸受の量産加工が達成される。

本発明の軸受装置の特徴は簡潔に言えば上記の通りであるが、構成上は更に次のいずれかの特徴点を有する。

- (1) 回転部材と静止部材とが被体膜を介して対向 配置され、この回転部材の該対向面に滯を形成 してなる軸受装置において、前記滯は滯線に沿 つてかつ該回転部材の回転方向に向かつて次第 に深く形成する。
- (2) 回転部材と静止部材とが被体膜を介して対向 配置され、この静止部材の該対向面に溝を形成 してなる軸受装置において、前記溝は溝線に沿 つてかつ該回転部材の回転方向に向かつて次第 に強く形成する。
- (3) 上記(1) 又は(2) の軸受装置において、前記 溝は浅い部位程斯面積が小さく、深い部位程斯 面積が大である。尚、斯面積とは溝の巾方向の 断面積のことである。
- (4) 上記(1) 乃至(3) のいずれかに記収の頼受装置において、神深さは連続的に変化する。
- (5) 上記(1) 乃至(4) のいずれかに記載の軸受装 置において、前記回転部材若しくは静止部材は スラスト軸受である。
- (6) すべり面にスパイラル状の沸を設けた静止部

- 材により、該静止部材のすべり面に対向するように配置した回転部材を、流体膜を介して浮動 支持するスラスト軸受において、前記スパイラ ル状の溝の深さを溝の長さ方向に沿つて次第に 違くする。
- (7) すべり面にスパイラル状の海を設けた静止 部材により、該静止部材のすべり面に対向する ように配置した回転部材を、流体膜を介して浮 動支持するスラスト軸受において、前記海深さ が前記回転部材の回転方向に対して没くなるよ うにする。
- (8) 上記(6) 又は(7) 記載のスラスト頼受装置に おいて、前記様は静止部材側に代えて回転部材 側に形成し、かつ前記溝梁さの傾向を逆にする。
- (9) 回転部材あるいは該回転部材に対向配置される静止部材の少なくともいずれか一方の部材に助圧発生用の博を形成し、該回転部材と該静止部材との対向面間に流体を介在させ、該回転部材の回転によつて動圧を発生させ、該回転部材を支持する動圧型流体輸受装置において、前記

課は、前記回転部材と前記静止部材との相対運動方向に対して、進行側が聞いており後方にいくに従い狭くなつている増圧用の溝部と、 該増圧用の溝部間のうち狭くなつている部分間を連絡する養圧用の溝部とで構成し、各牌は溝の長さ方向に深さを変えている。

- (10)上記(9) 記載の動圧型流体軸受装置において、 前記動圧発生用の薄は、前記回転部材あるいは 前記節止部材の少なくともいずれか一方に前記 相対運動方向に複数個形成すると共に、それら の構の形成ピッチはほぼ等間隔となつている。
- (11)上記(9) 又は(10)記載の動圧型流体輸受装置 において、前記動圧発生用の薄は、前記回転部 材あるいは前記節止部材の少なくともいずれか 一方に前記相対運動方向と直交する方向に複数 組形成している。
- (12) 上記(9) 記載の動圧型流体軸受装置において、 前記増圧用の神部間の回転軸方向の最小ピッチ (2 4 1) と最大ピッチ (2 4 2) との比は、 0.3 から 0.8 の間となつている。

向に複数個しかもほぼ等間隔に形成している。

- (17) 上記(15) 又は(16) 記載の動圧型流体軸受装置 において、前記一連の滞ないし突起部は、前記 相対運動方向と直交する方向に複数組形成して いる。
- (18) 上記(15) 記載の動圧型流体軸受装置において、 前記一連の海ないし突起部の前記角度が大きく なる部分は、前記相対運動方向と直交するよう になっている。
- (19)上記(15)記載の動圧型流体輸受装限において、前記一連の構ないし突起部における前記角度が大きくなる部分の長さと前記相対週勤方向に対して最も進行側の部分間の間隔との比は、0.3から0.8の間となつている。
- (20)上記(15)記載の動圧型流体軸受装置において、 前記潤滑体は液体である。
- (21)上記(15)記載の動圧型流体軸受装置において、 前記潤滑体はガス状の潤滑体である。
- (22)上記(15)記載の動圧型流体輸受装置において、 前記一連の溝ないし突起部の前記角度が大きく

- (13)上記(9) 記載の動圧型流体軸受装置において、 前記流体は被体である。
- (14)上記(9) 記載の動圧型流体輸受装置において、 前記流体は気体である。
- (16)上記(15)記載の動圧型液体軸受装置において、 前記一連の溝ないし突起部は、前記相対運動方

なる部分は、前記相対運動方向と略直角な直線 状もしくは曲線状部分を含む。

さて、以上の本発明の軸受装置において「構の 長さ方法」或いは「構線に沿う」の意味は後述の 実施例記述のように夫々一本の構について観察し た際の溝の線に沿つた長さ方向のことである。従 つて各溝の断面を切つた際の溝底面が傾斜してい るだけで長さ方向に変化のないものは本発明の対 象外となる。

上記各軸受用の牌の製法は、該牌形状を転写した関係になる凸部を有する金型を、前記節止部材若しくは回転部材の渺形成面となる加工前の基板に押圧することによる圧印加工によつて成形することが、最も好ましい。またこれに用いる上記金型は、緩弾性係数の異なる材料で形成することにより、任意の濃深さの溝を成形することが好ましい。尚、本発明はこれらの製法に用いる金型にも及ぶ。

更に本発明を適用した製品例としては、多面鏡 を有する回転部と、この回転部を支える固定部と

#### (作用)

スラスト軸受やラジアル軸受も潜が動圧に影響せしめる原理は関機であるため、説明理解の便宜上先ずスラスト軸受を例にとつて説明する。尚、回転か静止 (固定) かは相対位置の関係であるからこの関係は逆転させても差し支えない。

 を備え、該回転部の多面類によりレーザ光を反射させて感光ドラムに記録を行う装置において、上記(1) 乃至(22)のいずれか記載の軸受をスラスト軸受に適用し、該スラスト軸受をハウジングに組み込み、該スラスト軸受のすべり面にその始面が対向するように軸を配置して、前記スラスト軸受上に前記軸を被体膜を介して浮動支持するようにしたものが挙げられる。

本発明の望ましい態似は、磁性流体シールと軸受に間隔を置きその間を空所で吸収させ、磁性流体シール部の磁性流体の量を常に一定に保ち高速回転領域における飛散を防止する。また、磁性流体の粘性せん断による性能劣化に対しては軸の回転を利用した磁性流体の循環機構を軸受装置に新らたに構成して防止する。

すなわち、非磁性で有底の軸受ハウジングとこのハウジング内に同軸的に配置された磁性流体シールとラジアル軸受を貫通して延在し、ラジアル軸受ハウジングの端部は閉じ磁性流体シール側は 開放されていて、磁性流体シールはラジアル軸受

被は前記方向に対して減少する。従つて、軸と前記スラスト軸受の間に配設した油等の潤滑剤は、軸の回転に伴うポンプ作用が助長させ、大きな圧力を発生して流体膜を形成し、大きな支持街路は 量が得られる。また、同様にして軸受部における支持部材の軸方向浮上量は大きくなるので、損失トルクが小さくなり、軸受すべり面の原耗量も小さくなる。

更に上記(9) 乃至(23)で述べた工夫をするならば、軸受装置の滞あるいは突起部は、回転部材の回転運動により、流体が演または突起部に沿つて増圧し動圧力を発生する。そして、2つの傾斜滞部した流体を保持する。これにより高い軸受支持荷重を得ることができると共に、起動停止時にも回転部材と静止部材との対向面間に流体を侵入させるくなり接触による不具合がなくなる。

一方、動圧発生牌を、スラスト軸受のすべり面に上記形状の金型を押し付けて成形すれば、前記金型は弾性変形により断面が凹形になる。これに

よつて、前記牌の深さが軸の回転方向並びに中心 方向に対して連続的に没くなるスラスト軸受を容 島に加工できる。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳しく

する溝2の部分の巾 d は 0 . 2 ~ 0 . 3 m であり、 一方、各溝2の最大巾 c は 1 . 8 mm である。

次に本実施例の作用について説明する。

第3図に示すようにスパイラル状の動圧発生滞 ・ 動3の協面3aが対向する。本例では粘性400次と ・ 本のでは粘性400次となって、 ・ 本のでは粘性400次と、 ・ 本のでは粘性400次と、 ・ 本のでは粘性40次と、 ・ 本のではな状態に満かない。 ・ 本のにはないない。 ・ 本のではないない。 ・ 本のではないない。 ・ 本のではないない。 ・ 本のではないない。 ・ 本のではない。 ・ 本のではないない。 ・ 本のではない。 ・ ないで、 ・ な

また、前記したような滹深さが軸の回転方向に 対して連続的に残くなる動圧発生構は、第4図に 説明する。

第1図は本発明の実施例に係るスラスト軸受の断面図であり、第2図はその正面図である。 酸図のように、スラスト軸受1のすべり面1aに動のように、スラスト軸受1のすべけている。 はは、発生は、同一形状の多数の神を規則正して連数の同一を規模を関し、各博の個では、第1回にがしている。 また、 神深では、 間には がって、 スラスト軸受の断面では、 第1回 たがでなっている。 は、 のの は、 のの

本例におけるスラスト軸受1の基体(円板)の 厚さは1.8 mm 、 直径は1.5 mm であり、本発明は このように極薄のスラスト軸受への適用において 特に効を奏する。本例の薄2の深さhは最大箇所 で5 μm、最小箇所で2 μm であり、最小部位は 中央のくぼみ部2 a に開口する。くぼみ部2 a の 直径は0.5 mm である。このくばみ部2 a に開口

示すようにテーパ状及び第5図に示すようなパターンでも前記スパイラル状の動圧発生溝と同じ作用をする。また、第6図のような溝形状にしても効果的である。第6図のスラスト軸受のすべり面1aに形成された各溝2は、増圧用の2つの部分2A,2Bと回転方向に直交する潜圧用の溝部2cとで構成されている。このようなスラスト軸受においても、許容軸受支持荷重は増大し、安定した支持を実現できる。

上記したような動圧発生液は、第7回に示すような方法で容易に形成することができる。 該図において、 金型 5 は、 スラスト軸受に形成する動圧発生液を転写したパターンの凸部 5 a を有している。 したがつて、 該金型 5 の凸部 5 a を前記スラスト軸受 1 のすべり面 1 a に押圧して、 該すべり面に動圧発生液 2 を成形する。 なお、前配金型の凸部は全域において均一な高さに加工している。

上記のような状態でスラスト 韓受の動圧発生神 を圧印加工した場合、金型の面圧分布は第8図に 示すように内周部が外周部より高くなる。これに ともなつて、金型の弾性変形は、第9回に示すように内周部が外周部より大きくなる。そのため、第1回に示したように軸の回転方向に対して海深さが連続的に没くなる動圧発生滞をスラスト軸受に成形できる。

上記のように凸部が全域において均一な高さの 金型を用いても、該金型の弾性変形により濃深さ が連続的に変化する動圧発生消を容易に成形する ことができる。

また、金型の材料として 縦弾性係数の異なる種種の材質を選定することにより、前記金型の弾性変形量が異なり、外周部と内周部の溝梁さの割合が異なる動圧発生溝を成形することができる。

本実施例では、金型の凸部を全域において均一な高さにしているが、前記凸部の高さを部分的に変えることにより、任意の溝深さの動圧発生溝を成形することができる。

本実施例によれば、動圧発生褥の深さを軸の回転方向に対して没くなるようにしているので、前記簿のポンプ作用が助長され、大きな支持荷重容

上記のように本発明を適用したスラスト軸受は、 大きな浮上量を得ることができるので、回転負荷 トルクの小さいレーザビームプリンタのポリゴン ミラーユニヴトを実現できる。

第12図はレーザビームプリンタのポリゴンミラーの複動状態を示したもので、該図(エ)は従来のポールポアリング支持構造、(b)は本発明のスラギスト軸受を適用した場合を示している。

最及び輪方向浮上量を得ることができる。また、前記したような動圧発生滞は、紋線形状を転写したのな動と表する企型をスラスト軸受のののができる。といれて加工時間を大幅に埋ができる。プリンチングに比べて加工時間を大幅に埋げばある。との軸方向に用いることができる。を負荷トルクを小さくすることができる。

以上の実施例では混を形成したスラスト軸受を 節止部材としたが対応部材とは相対的な関係で同 作用を奏するから固定部材に適用しても差し支え ない。

第10回は本発明の適用例となるレーザビーム プリンタ構成図であり、7は感光ドラム、8は補 正レンズ、9はシリンドリカルレンズ、10はコ リメーターレンズ、11は半導体レーザ、12は レーザスキャナを示す。このレーザスキャナ12 を例示したものが第11図である。

第11図の例では滯加工を施会したスラスト軸

図からわかるように本発明のスラスト軸受を適用することにより、各周波数における撮動量が大幅に減少する。これにより、必光ドラム上に印字される文字のジャタや面倒れがほとんどなく、レーザビームプリンタの性能が著しく向上する。

第13図に静止部材と回転部材との関係において本発明における滞の形成をどのようにするかを模式的に示す。第13図はスラスト軸受の場合の失々回転方向による神深さの関係を示したものである。該図が示すように回転と静止とは相対的な関係である。また本発明において回転方向に向けて後い(深い)という関係は第13図によつて定義される。

上述した説明では、動圧を発生するための手段として構の場合を説明したが、本発明はこれに限定されない。滞のかわりに上述した各実施例と同様の形状を有する突起部を設けても良い。この場合、突起部の形成は、どのような加工方法によっても良い。突起部は、やはり傾斜部を必須とし、それらを連絡する連絡突起部を併用してもよい。

この場合は、回転部材の回転により流体は、傾斜部に沿つて均圧し、連絡突起部にて 部圧保持される。 従つて、突起部の場合も、 神の場合と同様の作用となり、 同様の効果を速成できる。

第14図は本発明による軸受装匠の一実施例で ある。 軸受ハウジング14に同軸的に永久磁石3 と磁極片4とカバー9と磁性流体12とで構成さ れた磁性流体シール2及び第1のラジアル軸受6 と第2のラジアル軸受7とスラスト軸受8が配置 され第1のラジアル軸受6の端部しまで潤滑流体 (磁性流体や潤滑油などの潤滑剤)11が封入さ れている。磁性液体シール2は軸受ハウジング 14の間放端側に固着され、第1のラジアル軸受 6とは個桶をもつて配置されていて、空間 e を修 成している。また、軸受ハウジング14と第1及 び第2のラジアル軸受6,7と回転軸1によって、 潤滑流体の通路a,b,c,dを構成している. スラスト軸受8においては回転軸1の回転によっ て形成される渦滑膜によるすきまfと孔9及び 10とで洞滑流体が循環できるように構成してい

り間に比べて大きいので輸受すきませる。 では全体としてもからもの方向となる。ことでは、 さな流れは通路の方向となる。となる。 よな流れは通路ので、軸受すきが成したで、 はなったもので、軸受すき始近はないので、 をは、からないでは、軸受ないに、 はないででは、 はないででは、 はないででは、 はないででは、 はないででは、 はないででは、 はないででは、 はいでは、 はいない。 はいでは、 はいでは

第18回はスラスト軸受ちの循環流れの説明図である。スラスト軸受ちにおいては摺動画中央により間に孔9及び10を設けてあり、軸1の回転により摺動面に潤滑膜1が形成され、図中矢印のに流出する。全体の流れとしては孔10から9に流れるのでスラスト軸受ちにおいても転性せの筋の変する。また、スラスト軸受ものような循環流れを持たせることに、孔の間動面の潤滑性を良好にする。すなわち、孔

る。 第15図は第14図の「ー」及びローロ斯団を示した図で、上記した回転輸1と軸受ハウジング14とラジアル軸受6、7との関係を示した図で、軸方向の通路は図示の場合は3ケ所であるが、少なくとも1箇所設けておけばよい。また、この通路 c は図示しないが、軸受ハウジング14例に進等を設けて構成してもよい。

9 がない場合は増助面に潤滑流体が供給されないので高速回転させると潤滑不良を起こして焼き付きや摩託を起こす。なお、スラスト軸受の循環通路は第6回に示すように軸受ハウジング14に孔10を設けて構成してもよい。

 は潤滑液体11が軸受部の粘性発熱によって熱膨張しても、空間 e を構成しているので、体積膨張はこの空間で吸収される。したがって、空間での内圧は圧縮性の気体とはいえ少しは上昇するからかいので、性化では、かりないでは、では、ないでは、空間 e を構成することに、潤滑流体12の封入量管理をである。また、これでなくても空間での許容範囲内でなれば、かりでなくても空間での許容範囲内でない。これでの対入量を対しては、ストメリートの高い構成を記しては、ストメリートの高い構成である。

第21図は磁性液体シールの他の実施例を示した図で、永久磁石3をL型の形状にして磁極片を磁石で兼ねそなえた構成としている。このような構成にしても同等の作用効果を奏し、部品点数削減のメリットがある。また、第22図に示すように駆動モータの場合回転軸1にポリゴンミラーやディスク、シリンダー等のロータ15が開発され

環作用を高める薄等(図示していない)を設けて もよく、第9図に示すように駆動モータをよりコ ンパクトに構成するためにラジアル輸受6一個で 回転輸1を回転自在に支持しても同等の作用効果 を有することはいうまでもない。

このほか、本発明による軸受装置の構成では磁性流体シールに封入する磁性流体を飽和磁性の高い高粘度の磁性流体を使用して軸受部には高粘度の潤滑流体や磁性流体を封入することにより軸受装置の低減を図ると同時にシール性の高い軸受装置が促供できる。

本実施例によれば上記したように磁性流体シールの軸受部を空間をおいて構成し、さらに軸の回転を利用した潤滑流体の循環機構を軸受にもたので、潤滑流体の熱膨張により磁性流体シール部から磁性液体シールが漏れ出たり、飛散することがなく信頼性の高い軸受装置が提供できる。また、本構成においては軸受部へ到入する潤滑強する必要がないので特に量産品に対しては作業性が

て用いられるが、ロータ15が回転するとカバー 5とロータ15の間ではフテン作用により矢印方 向の風の漁れが生じる。このような流れがあると 例えばカバー5を設けていないと磁性流体12が、 蒸発しやすい環境に置かれる。したが今て、カバ - 5 と回転軸 1 とのすきまgを極力せまく設定し ておくと磁性液体12の蒸発減量を低く抑えるこ とができ、長期使用しても周辺をほとんど油蒸気 で汚染することがない。本発明の軸受装置におい ては、このような点からすきまgを軸受すきまと 同等ないしは磁性液体シール部のすきまよりもせ まい寸法に無定することにより蒸発減量をおさえ ることができる。また、すきまgを輔受すきまと 同等に設定すると軸振動等で軸を摺損させる恐れ があり、回転値よりもやわらかく潤滑性のある網 合金や高分子材料のテフロンやナイロン等の摺動 材料を用いると回転輪の損傷が防止できる。

さらに、本発明による軸受装置は軸の回転軸を 利用して潤滑流体を軸受内外周を循環させたこと が特徴の一つであるが、軸受ないしは回転軸に循

よくなり製造コストの低減効果が大きい。さらに、磁性流体シールに封入する磁性流体と異る潤滑流体を軸受部に封入できるので使用条件に合った潤滑流体が使用できる。また、潤滑流体の循環機構をもたせているので磁性流体を潤滑流体に用いても磁性流体の熱的要因による性能劣化が防止でき、最寿命の信頼性の高い軸受装置が提供できる。

磁性液体シールにおいては非磁性の円板(カバー)を軸受ハウジングの開放端に設け、この円板回転軸とで構成されるすきまを軸受すきまと同等の寸法に設定できるので軸受装置から磁性流体の蒸発減量が低減でき、磁性流体の長寿命化が図れる。以上の効果により、本発明による軸受装置を、高精度回転やクリーン性が要求されるポリゴンミラー駆動モータや磁気デイスク装置のスピンドル系駆動モータに用いると、長寿命化や信頼性向上及び製造コスト低減が図れる効果も奏する。

#### (発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば、 軸受支持荷重が大きく、安定した支持をすること

#### 特開平2-186117 (11)

のできる韓受装置を実現できる。

更に本発明によれば、動圧発生漆のポンプ作用が助長され、大きな支持荷度容量及び輸方向浮上量が得られるスラスト輸受を提供できる。このため、前記輸受のすべり面での損失トルクが少なく、 摩託量も大幅に減少する効果がある。

また、前記動圧発生薄は、塑性加工法で容量に成形できるので、従来のフォトエッチング法に比べて加工時間が短縮され、製造コストも安価になり、量産性が著しく向上する効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係るスラスト軸受の断面図、第2図は第1図のスラスト軸受の正力の の、第3図は第1図のスラスト軸受の正力 かを示す模式図、第4図、第5図、第6図は夫々本発明の他の実施例に係るスラスト軸受の正面 回、第7図は第1図のスラスト軸受成形時の金型面正を示す模式断面図、第9図は本発明のスラスト軸受

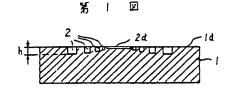
・を用いたレーザピームプリンタの構成図、第11 図は腐10図のレーザピームプリンタに組み込む ポリゴンミラーユニツトの断面図、第12回は本 発明のスラスト軸受をレーザピームプリンタに適 用した場合のポリゴンミラーの援動状態を示す模 式回、第13回は本発明をスラスト軸受に適用し た場合の滹の深さ方向を定義する為の軸受平面図、 第14回は本発明の一実施例を示す軸受装置の縦 斯面図、第15回は第14回の1-1及び11-1 斯面図、第16図は本発明の軸受部の潤滑流体の 流れを示す説明図、第17回は回転軸と軸受の閃 係及び潤滑流体の流れを示す説明図、第18図は、 本発明のスラスト軸受の構成と潤滑流体の流れを 示す説明図、第19図は本発明によるスラスト軸 受の一実施例を示す縦断面図、第20図は本発明 による磁性流体シールの縦断面図、第21図は本 発明による磁性液体シールの一実施例を示す擬断 面図、第22図は本発明の他の実施例を示す軸受 数程の擬断面図である。

1 … スラスト軸受、 2 … 動圧発生薄、 3 … 軸、 4

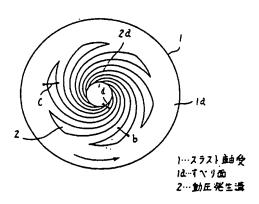
… 流体膜、5 … 金型、7 … 感光ドラム、12 … レーザスキャナ、13 … モータ、15 … ポリゴンミラー、16 … ハウジング。

代理人 并理士 小川勝男

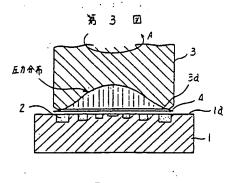


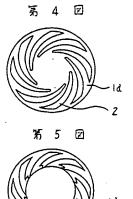


第 2 团

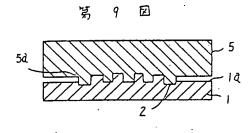


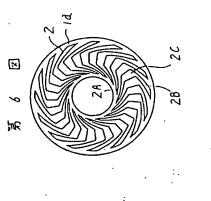
## 特開平2-186117 (12)

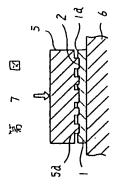


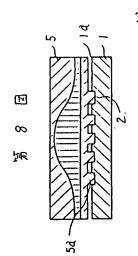


1d…1~1句 3…軸 4…流体膜

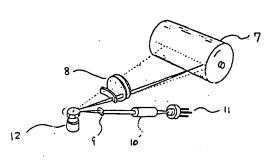






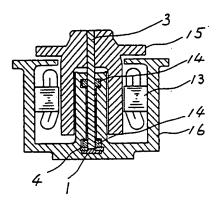


第10回



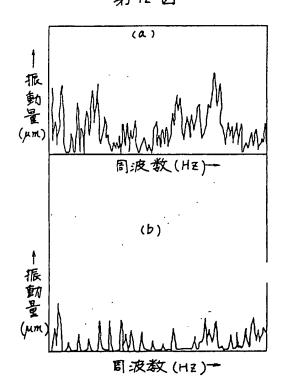
### 図面の浄蓄(内容に変更なし)

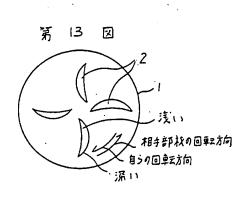
# 第川図

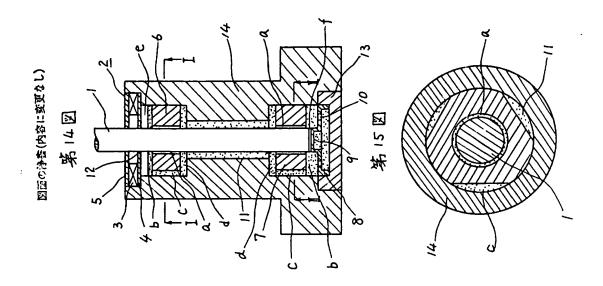


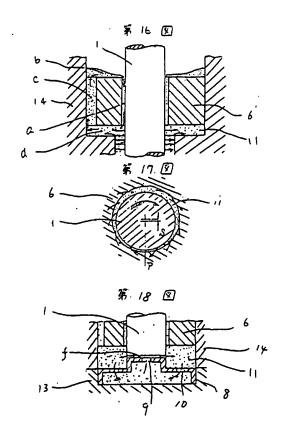
# 図面の浮音(内容に変更なし)

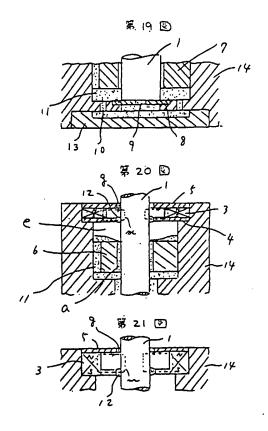
# 第12回





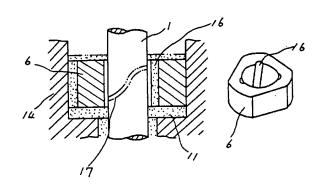






図面の浄書(内容に変更なし)

### 第 22 図



第1頁の続き

⑩発 明 者 松 林 純 茨城県日立市東多賀町1丁目1番1号 株式会社日立製作 所多賀工場内

個発 明 者 酒 井 和 夫 **茨城**県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 **究**所内

手統補正傳(方式) 5 24 平成 年 月 日

#### 特許庁長官 政

- 1. 事件の表示 平成1年特許顧第 1320 号
- 2. 発 明 の 名 称 ・ 軸受装置とその製法
- 3. 補正をする者事件との関係 特許出顧人名 称 (510) 株式会社 日 立 製 作 所
- 5. 補正命令の日付 平成 1 年4月25日(発送日)
- 6. 補 正 の 対 象 明細書の全文並びに図面。
- 7. 補正の内容
  - (i) 顧書に最初に添付した明和書の浄書・別紙のとおり (内容に変更なし)。
  - (2) 顧書に最初に添付した図面の内、第11図,第12図, 第14図,第15図及び第22図の浄書・別紙のとおり (内容に変更なし)。

5.24